БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и образовательным инионациям
О.И. Чуприс

Регистрационный № УД-6621/уч.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

по специальности, направлению специальности, специализации

для специальности
1-31 04 07 Физика напоматериалов и нанотехнологий

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов ОСВО 1-31 04 07-2013 утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88 и учебных планов №G31-143/уч., №G31и-179/уч. от 30.05.2013, типовых «Молекулярная программ дисциплинам «Механика», ПО «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», «Физика ядра и элементарных частиц», «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая механика», «Термодинамика статистическая физика»

СОСТАВИТЕЛИ:

- **Н.И. Горбачук** зам. декана физического факультета, доцент кафедры физики полупроводников и наноэлектроники БГУ, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- **А.И. Хмельницкий** зам. декана физического факультета, доцент кафедры биофизики БГУ, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- **И.А.** Солодухин зам. декана физического факультета, доцент кафедры общей физики БГУ, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- Г.Г. Мартинович зав. кафедрой биофизики, д-р. биол. наук, доцент;
- **И.Н. Медведь** доцент кафедры общей физики БГУ, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- **А.В. Новицкий** профессор кафедры теоретической физики и астрофизики, д-р. физ.-мат. наук, профессор;
- **В.Б.** Оджаев зав. кафедрой физики полупроводников и наноэлектроники, д-р. физ.-мат. наук, профессор.
- **А.И. Слободянюк** зав. кафедрой общей физики, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- **А.Л. Толстик** зав. кафедрой лазерной физики и спектроскопии, д-р. физ.мат. наук, профессор;
- **Н.К. Филиппова** доцент кафедры высшей математики и математической физики, канд. физ.-мат. наук, доцент;
- **А.Н. Фурс** зав. кафедрой теоретической физики и астрофизики, д-р. физ.мат. наук, профессор.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Методической комиссией физического факультета (протокол № $\underline{5}$ от $\underline{06.02.2019}$);

Научно-методическим Советом БГУ (протокол № $\underline{3}$ от $\underline{11.02.2019.}$)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственный экзамен является одной из обязательных составляющих итоговой аттестации студентов. Программа комплексного государственного экзамена по специальности, направлению специальности и специализации разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта I ступени высшего образования и Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования.

Программа комплексного государственного экзамена определяет и регламентирует структуру и содержание комплексного государственного экзамена по специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий.

В программу комплексного государственного экзамена включаются следующие учебные дисциплины:

- цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», «Физика ядра и элементарных частиц», «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая механика», «Термодинамика и статистическая физика»;
- специальных «Метолы дисциплин создания наноструктур «Физико-химия наноматериалов», «Инженерная графика», поверхности», «Фундаментальные принципы нанотехнологий», «Методы диагностики наноструктур и наноматериалов»;
- и цикла дисциплин специализаций 1-31 04 07 01 Нанофотоника; 1-31 04 07 02 Наноэлектроника; 1-31 04 07 05 Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии.

Комплексный государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии.

Цель проведения комплексного государственного экзамена по специальности – выявление компетенций специалиста, т. е. теоретических знаний и практических умений, необходимых для решения теоретических и практических задач специалиста с высшим образованием.

Программа комплексного государственного экзамена носит системный, междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у выпускника общепрофессиональных и специальных знаний и умений.

В рамках подготовки по общенаучным и общепрофессиональным дисциплинам выпускник должен:

знать:

- основные понятия и законы механики; законы сохранения; основы механики сплошной среды; уравнения движения в разных формулировках; основные уравнения для идеальной и вязкой жидкостей;
- общие методы измерений физических величин; статистический и термодинамический подходы к описанию термодинамических систем; основные законы и методы термодинамики; основные принципы статистической механики; микроканоническое и каноническое распределения; свойства реальных газов и жидкостей;
- основные законы электромагнитных взаимодействий; законы постоянного и переменного тока; уравнения Максвелла для полей в вакууме и сплошных средах; свойства диэлектриков и магнетиков; тензор энергии-импульса, потенциалы электромагнитного поля;
- основы электромагнитной теории света; явления интерференции и дифракции; принципы генерации света; физический механизм излучения электромагнитных волн;

- основы истории развития физики микроявлений (эксперимента и теории); основные положения и принципы квантовой механики; операторы физических величин; уравнение Шредингера; методы квантово-механического описания атомов, молекул и кристаллов;
- физическое обоснование периодической системы элементов; свойства и модели атомных ядер; свойства ядерных сил; физические принципы ядерной энергетики; основные представления об элементарных частицах и взаимодействиях;

уметь:

- решать задачи по кинематике, динамике, механике сплошной среды; использовать законы сохранения при решении задач; рассчитывать характеристики движения частиц в силовых полях; рассчитывать параметры колебаний механических систем в гармоническом приближении;
- выполнять расчеты термодинамических процессов; использовать статистические распределения при решении задач; обосновывать законы термодинамики методами статистической механики; решать практически важные задачи термодинамики и физической кинетики;
- рассчитывать электрические и магнитные поля в вакууме и веществе; выполнять расчет цепей квазистационарных переменных токов; использовать законы электромагнетизма при решении задач; применять уравнения Максвелла для расчета электромагнитных полей;
- решать задачи геометрической и физической оптики; анализировать практически важные схемы интерференции и дифракции;
- применять теорию Бора для оценки основных параметров атомов; применять квантовомеханический подход для объяснения атомно-молекулярных явлений и расчета характеристик атомов, молекул и кристаллов; связывать характеристики атомов и молекул с их оптическими и рентгеновскими спектрами; находить собственные значения и собственные функции разных операторов физических величин для практически важных случаев;
- вычислять энергию связи ядер и энергетический выход ядерных реакций; использовать законы квантовой физики для объяснения ядерных процессов;

владеть:

- методами экспериментальных исследований механических явлений и процессов;
 методами обработки результатов экспериментальных исследований; математическими
 методами решения задач по механике; основными методами получения уравнений
 движения механических систем; общими методами решения уравнений движения;
- методами экспериментальных исследований термодинамических систем; методами обработки результатов экспериментальных исследований; математическими методами решения задач термодинамики и статистической физики;
- методами экспериментальных исследований электрических и магнитных свойств веществ; методами экспериментального исследования электрических цепей: задач электричеству и математическими методами решения ПО математическими методами электродинамики; методами расчёта электромагнитных полей - методами экспериментальных исследований оптических явлений; - математическими методами решения задач по оптике.
- терминологией физики микроявлений; навыками проведения экспериментальных исследований атомно-молекулярных явлений; математическими методами решения задач атомной физики; приближенными методами описания квантовомеханических систем
- методами расчета характеристик радиоактивного распада и ядерных реакций; методами анализа кинематических характеристик ядерных процессов.

В рамках подготовки по специальным дисциплинам выпускник должен:

знать:

- основные принципы систем автоматизированного проектирования и компьютерной графики;
- основные свойства поверхностей, методы формирования и исследования поверхностей;
- основные методы исследования наноматериалов, их классификацию, особенности применения для различных типов наноструктур, новейшие достижения в области диагностики наноструктур и наноматериалов;
- физико-химические принципы современных технологий создания низкоразмерных систем и формирования на их основе наноматериалов и элементов приборных структур.

уметь:

- проводить анализ и моделирование электронных микросхем;
- интерпретировать результаты исследования структурных и функциональных свойств наноматериалов, устанавливать с использованием различных методов структурного анализа возможные причины изменения свойств наноматериалов;
- на основе результатов анализа элементного и фазового состава, структуры выбирать возможные пути, меры и средства управления свойствами наноматериалов;
- ориентироваться в аппаратно-техническом обеспечении технологических процессов, планировать технологические эксперименты;
- рассчитывать основные параметры технологических процессов формирования и модификации атомных кластеров, фуллеренов, углеродных нанотрубок, тонких нитей и пленок.

владеть:

- методами компьютерного моделирования электронных микросхем.
- методами расчета основных характеристик кристаллов и структур в приповерхностной области.
- основными принципами и методами исследования наноструктур и наноматериалов;
- основными приемами обработки результатов микроскопических, спектроскопических и дифракционных исследований, результатов анализа структуры и функциональных свойств наноматериалов.
- основными методами оценки условий термодинамического равновесия и расчета кинетических коэффициентов в процессах с низкоразмерными системами;
- информацией по аппаратно-техническому обеспечению технологических процессов создания наноструктур и наноматериалов.
- методиками расчета параметров технологических процессов формирования наноструктур.

Освоение образовательной программы специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий должно обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и профессиональных компетенций

Академические компетенции:

Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

Владеть системным и сравнительным анализом.

Владеть исследовательскими навыками.

Уметь работать самостоятельно.

Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).

Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).

Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

Социально-личностные компетенции:

Обладать качествами гражданственности.

Быть способным к социальному взаимодействию.

Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

Владеть навыками здорового образа жизни.

Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).

Уметь работать в команде.

Профессиональные компетенции:

Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объектов, методов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской работы.

Осуществлять на основе методов математического моделирования оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и технологических процессов их получения.

Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизированного программирования, научно-технической и патентной литературой.

Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, организации и ведения научно-технической и научно-педагогической работы.

Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анализа, информационные образовательные технологии, физические основы современных технологических процессов, включая нанотехнологии.

Вести переговоры, разрабатывать планы сотрудничества с другими организациями.

Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и иными иностранными языками как средством делового общения.

Пользоваться глобальными информационными ресурсами.

Реализовывать методы защиты производственного персонала и населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, производственной и педагогической деятельности.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Экзамен (ответы студентов и беседа с экзаменующимися) проводится на русском или белорусском языке.

В ходе подготовки экзаменующиеся имеют право использовать учебные программы соответствующих дисциплин, научную и справочную литературу.

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут (но не более 1 астрономического часа). Время, которое отводится на ответ одного экзаменующегося, – до 30 минут.

Структура экзаменационного билета

Вопросы экзаменационного билета по учебным дисциплинам «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», «Физика ядра и элементарных частиц», «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая механика», «Термодинамика и статистическая физика», «Методы создания наноструктур и наноматериалов», «Инженерная графика», «Физико-химия поверхности», «Фундаментальные принципы нанотехнологий», «Методы диагностики наноструктур и наноматериалов», а также дисциплинам специализаций 1-31 04 07 01 Нанофотоника; 1-31 04 07 02 Наноэлектроника; 1-31 04 07 05 Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии отражают содержание образовательной программы по специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий.

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (2 вопроса) и практической (1 задание). В практическую часть включены задания исследовательского типа, ситуационные задания, мини кейсы и т.п. по циклам дисциплин специализаций, позволяющие оценить полученные в процессе обучения знания и практические навыки.

Характеристика теоретической части: первый вопрос билета относится к дисциплинам общей и теоретической физики (раздел 1 теоретической части), второй вопрос билета — к дисциплинам специальности (раздел 2 теоретической части).

Содержание практической части экзаменационного билета соответствует программам циклов дисциплин специализации (раздел 1 практической части). Примеры заданий представлены в разделе 2 практической части.

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ОБЩАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

МЕХАНИКА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

- 1. **Кинематика материальной точки**. Способы описания движения материальной точки. Система отсчета. Траектория и длина пути. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение.
- 2. **Основная задача динамики**. **Законы Ньютона**. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила, масса, импульс. Второй закон Ньютона. Принцип независимости действия сил. Третий закон Ньютона.
- 3. **Принцип наименьшего действия**. **Уравнения Лагранжа.** Формулировка принципа наименьшего действия. Необходимое условие экстремальности действия. Уравнения Лагранжа. Свойства функции Лагранжа (аддитивность, эквивалентность, невырожденность). Нахождение закона движения механической системы методом Лагранжа.
- 4. **Гамильтонова форма уравнений механики**. Переменные состояния в гамильтоновой механике. Фазовое пространство. Связь между функциями Лагранжа и Гамильтона. Физический смысл функции Гамильтона. Канонические уравнения. Нахождение закона движения механической системы методом Гамильтона.
- 5. Фундаментальные законы сохранения в классической механике. Связь законов сохранения со свойствами симметрии пространства и времени. Определения однородности и изотропности пространства и времени. Закон сохранения энергии и его связь с однородностью времени. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. Закон сохранения момента импульса и его связь с изотропностью пространства.
- 6. Движение в центральном силовом поле. Закон Кулона и закон всемирного тяготения. Определение центрально-симметричного поля. Свойства силы, действующей на частицу в центральном поле. Сохранение момента импульса и закон площадей. Нахождение закона движения из первых интегралов движения. Общие свойства траекторий в кулоновском поле.
- 7. **Линейные колебания механических систем**. Свободные колебания системы с одной степенью свободы в гармоническом приближении. Частота, амплитуда и фаза колебания. Изохронность колебаний. Вынужденные колебания при отсутствии трения. Резонанс. Характеристическое уравнение. Собственные частоты колебаний. Нормальные колебания и нормальные координаты.
- 8. **Кинематика твердого тела**. Степени свободы твердого тела. Разложение движения твердого тела на слагаемые движения. Виды движения. Векторы угловой скорости и углового ускорения. Мгновенная ось вращения.
- 9. Динамика вращательного движения. Уравнения Эйлера. Тензор инерции, главные оси и главные моменты инерции твердого тела. Кинетическая энергия и момент импульса твердого тела. Свободное вращение шарового и симметрического волчков. Прецессия. Динамические уравнения Эйлера для вращательного движения.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

- 10. **Первое начало термодинамики.** Работа. Теплота. Внутренняя энергия. Физическое содержание первого начала термодинамики. Функции состояния и полные дифференциалы.
- 11. **Второе начало термодинамики.** Циклические процессы. Работа цикла. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно. Теоремы Карно. Формулировки Клаузиуса и Кельвина второго начала термодинамики.
- 12. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Энтропия идеального газа, ее физический смысл и расчет в процессах идеального газа. Формулировка второго начала термодинамики с помощью энтропии. Статистический характер второго начала термодинамики. Изменение энтропии в необратимых процессах.
- 13. Фазовые состояния и фазовые превращения. Переход из газообразного состояния в жидкое. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Кристаллизация и плавление. Кристаллизация и сублимация. Фазовые диаграммы. Фазовые переходы первого и второго рода.
- 14. **Статистические распределения.** Распределение Больцмана, Максвелла, Гиббса. Распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака.
- 15. **Термодинамические потенциалы.** Преобразование производных термодинамических величин. Системы с переменным числом частиц. Химический потенциал. Термодинамические неравенства.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

- 16. Электростатическое поле в вакууме. Электрическое поле. Напряженность и потенциал электрического поля. Основная задача электростатики. Энергия электрического поля
- 17. Электростатическое поле при наличии проводников и диэлектриков. Поле заряженного проводника. Механизмы поляризации полярных и неполярных диэлектриков. Вектор поляризованности.
- 18. Стационарное магнитное поле. Закон Ампера. Теорема Био-Савара-Лапласа. Вихревой характер магнитного поля. Контур с током в магнитном поле. Энергия магнитного поля.
- 19. **Магнитные свойства вещества.** Вектор и токи намагничивания. Природа диамагнетизма, парамагнетизма и ферромагнетизма.
- 20. Электрический ток и его поле. Характеристики тока. Уравнение непрерывности. Законы стационарного тока. Критерий квазистационарности тока.
- 21. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Явление электромагнитной индукции (закон Фарадея). Сила Лоренца. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла и их физический смысл.
- 22. Электромагнитные волны. Волновые уравнения и их решения. Плоская электромагнитная волна, ее свойства и характеристики. Вектор Умова-Пойнтинга. Распространение электромагнитных волн в однородных изотропных средах и в неограниченной проводящей среде.

ОПТИКА

23. **Интерференция света.** Когерентность колебаний. Интерференция волн. Способы получения интерференционной картины. Интерференция в тонких плёнках. Интерферометры.

- 24. **Дифракция света.** Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решётка. Дифракция света на многомерных структурах.
- 25. **Поляризация света.** Естественный и поляризованный свет. Поляризация излучения при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков. Анизотропия оптических свойств кристаллов. Двулучепреломление. Поляризационные приборы.
- 26. **Геометрическая оптика.** Основные законы геометрической оптики, пределы их применимости. Принцип Ферма. Линзы, зеркала, центрированные оптические системы. Кардинальные элементы идеальной оптической системы.
- 27. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Фазовая и групповая скорости света. Спектральные приборы.
- 28. Поглощение и рассеяние света. Поглощение света. Рассеяние Рэлея и Ми. Комбинационное рассеяние.
- 29. **Лазер.** Спонтанное и вынужденное излучения. Люминесценция. Принцип работы лазера. Свойства лазерного излучения. Основные типы лазеров: твёрдотельные, жидкостные, газовые, полупроводниковые.

ФИЗИКА АТОМА И АТОМНЫХ ЯВЛЕНИЙ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

- **30. Корпускулярно-волновой дуализм.** Фотоэффект и эффект Комптона. Фотоны. Опыты по дифракции микрочастиц. Сосуществование корпускулярных и волновых свойств у микрообъектов.
- 31. **Теория Бора и атом водорода.** Постулаты Бора и модель атома водорода согласно теории Бора. Опыты Франка и Герца. Стационарные состояния и уровни энергии атома водорода. Квантовые числа. Распределение электронной плотности.
- 32. **Волновая функция.** Вероятностная интерпретация волновой функции. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.
- 33. **Момент импульса микрочастиц.** Орбитальный и спиновый моменты микрочастиц. Фермионы и бозоны. Принцип Паули.
- 34. Строение многоэлектронных атомов. Заполнение электронных слоев и оболочек атомов. Основные закономерности периодической системы элементов.
- 35. **Строение и свойства молекул.** Природа химической связи. Виды движения в молекуле. Электронные кривые, колебательные и вращательные состояния двухатомных молекул. Молекулярные спектры.
- 36. Состояния и наблюдаемые в квантовой механике. Влияние измерения на состояние физической системы как для чистых, так и для смешанных состояний. Статистическое распределение результатов измерения.
- 37. **Одновременная измеримость физических величин.** Совместные наблюдаемые. Понятие о полном наборе совместных наблюдаемых. Соотношение неопределенностей для физических величин.
- 38. **Принцип причинности в квантовой механике.** Изменение вектора состояния и наблюдаемых со временем. Время в квантовой механике. Квантовомеханические уравнения движения. Понятия о картинах изменения состояния (картины Шрёдингера, Гейзенберга и Дирака). Уравнение Шрёдингера для амплитуд вероятностей. Стационарные состояния и их свойства. Теорема Эренфеста.
- 39. **Интегралы движения в квантовой механике.** Квантовые переходы. Понятие об интеграле движения. Связь интегралов движения с симметрией системы: импульс и момент импульса как интегралы движения для замкнутой системы. Соотношение неопределённости для энергии. Вероятности переходов.

ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

- 40. Статические свойства атомных ядер и ядерные модели. Статические свойства атомных ядер. Удельная энергия связи ядра. Основные свойства ядерных сил и ядерные модели.
- 41. **Явление радиоактивности и альфа-распад.** Основной закон радиоактивного распада. Энергетические условия и механизм альфа-распада.
- 42. **Бета-распад.** Энергетические условия, спектр, нейтрино. Нарушение Р-четности при бета-распаде.
- 43. Основные виды и механизмы протекания ядерных реакций. Боровская модель ядерных реакций. Резонансные и нерезонансные реакции. Прямые ядерные реакции.
 - 44. Деление ядер. Элементарная теория деления. Цепная ядерная реакция.
- 45. **Реакция синтеза.** Энергетические условия. Управляемый термоядерный синтез. Нуклеосинтез.
- 46. **Классификация элементарных частиц.** Фундаментальные частицы. Мезоны и барионы. Законы сохранения в мире элементарных частиц. Стабильные частицы, нестабильные частицы и резонансы.
- **47. Фундаментальные взаимодействия.** Основные свойства фундаментальных взаимодействий. Элементы теорий объединения взаимодействий.

Раздел 2. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 1-31 04 07 ФИЗИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НАНОСТРУКТУР И НАНОМАТЕРИАЛОВ

- 1. **Методы эпитаксиального роста наноструктур.** Газофазная эпитаксия, жидкофазная эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Модели эпитаксиального роста пленок Фольмера-Вебера, Франка-ван дер Мерве и Странски-Крастанова. Самоорганизация гетероэпитаксиальных структур. Методы молекулярного наслаивания и атомно-слоевой эпитаксии.
- 2. Электронно- и ионно-лучевые методы нанолитографии. Фоторезисты и их параметры. Рентгеновская литография. Электронная литография. Нелитографические методы формирования наноструктур. Процессы самоорганизации в нанотехнологиях.
- 3. **Формирование наноструктур зондовыми методами.** Локальное окисление металлов и полупроводников. Локальное химическое осаждение из газовой фазы. Локальное анодное окисление. Лазерное наноманипулирование.
- 4. **Методы получения углеродных наноматериалов.** Синтез углеродных нанотрубок методом электродугового распыления графита. Лазерная абляция графита. Химическое осаждение из газовой фазы. Формирование ориентированных массивов углеродных нанотрубок. Методы получения фуллеренов и графена.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

- 5. **Цветовые системы.** Система RGB. Система CMY. Система HSV. Система XYZ. Математическая морфология.
- 6. **Математические основы трехмерной машинной графики.** Аппаратные требования. Операции: сдвиг (перенос), симметрия, масштабирование, поворот. Алгоритмы.

- 7. **Распознавание полутоновых изображений чертежей.** Выделение границ. Сегментация полутоновых и многоканальных изображений. Распознавание прямых линий. Распознавание объектов прямоугольной формы.
- 8. **Аксонометрические проекции объектов.** Способ аксонометрического проецирования. Коэффициенты искажения. Изометрическая проекция. Диметрическая проекция. Аксонометрические проекции окружности, цилиндра, сферы.

ФИЗИКО-ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ

- 9. **Атомная структура поверхности.** Структура идеальной поверхности кристалла. Релаксированные и реконструированные поверхности. Дефекты структуры на атомарно-чистой поверхности.
- 10. Колебания атомов вблизи поверхности. Анализ колебательного спектра атомов на атомарно-чистой поверхности. Тепловое расширение поверхностных решеток.
- 11. **Электронная структура поверхности твердых тел.** Модель желе Одномерная зонная теория.
- 12. **Основные характеристики области пространственного заряда** (ОПЗ). Заряд ОПЗ. Избыток свободных носителей заряда в ОПЗ.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

- 13. Баллистический транспорт электронов и дырок в конденсированных системах. Уравнения баланса энергии и импульса. Токи, ограниченные объемным зарядом. Перенос электронов и дырок в наноразмерных структурах.
- 14. **Одноэлектронное туннелирование. Кулоновская блокада.** Эффект Ааронова–Бома. Приборы на основе эффектов туннелирования и квантовой интерференции
- 15. Магнитное упорядочение в конденсированных системах. Спектр энергии электронов и дырок кристалла в квантующем магнитном поле. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Эталон электрического сопротивления. Магнитные переключатели.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАНОСТРУКТУР И НАНОМАТЕРИАЛОВ

- 16. Методы магнитной спектроскопии. ЭПР. Мессбауэровская спектроскопия.
- 17. Электронно-зондовые методы диагностики. Сканирующая туннельная микроскопия. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS-спектроскопия).
- 18. **Ионно-зондовые методы диагностики.** Метод резерфордовского обратного рассеяния. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1-31 04 07 01 Нанофотоника

(специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

- 1. Электромагнитная природа световых волн. Интерференция и дифракция световых волн. Энергетические характеристики электромагнитной волны. Когерентность световых волн.
- 2. **Атомная спектроскопия.** Систематика спектров многоэлектронных атомов. Квантовая модель излучения атома, спонтанные и вынужденные переходы. Ширина спектральной линии, однородное и неоднородное уширение. Систематика спектров многоэлектронных атомов, LS и jj-связь, мультиплетная структура терма, правила отбора.
- 3. **Колебательные спектры молекул.** Колебания двухатомных и многоатомных молекул. Характеристичность колебаний. Колебательно-вращательные спектры.
- 4. **Природа люминесценции и основные закономерности в спектрах люминесценции**. Люминесценция растворов сложных молекул. Перенос энергии электронного возбуждения. Спектры флуоресценции одиночных молекул.
- 5. **Поверхностные плазмоны и квантовые точки.** Закон дисперсии и методы возбуждения поверхностных плазмонов. Оптические и люминесцентные свойства квантовых точек.
- 6. Оптические свойства фотонных кристаллов и фотонные устройства на их основе. Зонная структура фотонных кристаллов. Фотонно-кристаллические среды и волноводы. Использование фотонных кристаллов как брэгговских зеркал. Микрорезонаторы.
- 7. **Полупроводниковые приемники и источники излучения.** Светодиоды и полупроводниковые инжекционные лазеры. Одноэлементные фотоприемники: p-i-n фотодиод, лавинный фотодиод. Многоэлементные фотоприемники: ПЗС-матрицы, КМОП-матрицы, фотоприемники ИК-диапазона.
- 8. Принцип работы лазера и характеристики лазерного излучения. Типы лазеров. Устройство и принцип работы лазера. Понятие активной среды и способы ее создания. Оптический резонатор и моды резонатора. Типы лазеров по виду активной среды и способу накачки активной среды.
- 9. Динамические процессы в лазерах, генерация мощных импульсов. Режимы свободной генерации, активной и пассивной модуляции добротности.
- 10. Сверхкороткие световые импульсы. Режимы активной и пассивной синхронизации мод. Фемтосекудные импульсы.
- 11. **Кинетическая спектроскопия.** Сверхбыстрые процессы. Пико- и фемтосекундная спектроскопия. Методы возбуждения и зондирования.
- 12. **Применения лазеров в науке, технике и медицине.** Лазеры в медицине и лазерная обработка материалов. Лазерная резка и лазерная сварка. Лазеры в хирургии, стоматологии и косметологии. Фотодинамическая лазерная терапия.
- 13. **Нелинейно-оптическая среда и типы нелинейности.** Понятие нелинейной среды и механизмы нелинейного изменения коэффициента поглощения и показателя преломления (керровская, резонансная, тепловая нелинейности).
- 14. Нелинейно-оптические явления: самофокусировка, генерация второй гармоники, генерация волн на суммарной и разностной частоте. Самовоздействие

светового пучка в нелинейной среде. Самофокусировка, автоколлимация и дефокусировка светового пучка. Генерация волн на суммарной и разностной частоте. Оптическое выпрямление. Генерация второй и более высоких гармоник.

- 15. **Когерентная оптика и запись тонких и объемных голограмм.** Временная и пространственная когерентность. Длина, время, площадь и объем когерентности. Дифракция на тонких и объемных голограммах. Угловая и спектральная селективность.
- 16. Распространение света в оптических волноводах. Распространение света в одномодовом и многомодовом оптическом волокне. Закономерности распространения света в системах связанных микроструктурированных волноводов. Понятие дискретной дифракции.

1-31 04 07 02 Наноэлектроника

(специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

- 1. Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое и одноэлектронное приближения.
- 2. **Теория квазисвободного и квазисвязанного электрона в кристалле.** Модель Кронига—Пенни.
- 3. **Трансляционная симметрия поля решетки.** Квазиимпульс электрона проводимости; приближение эффективной массы. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна.
- 4. **Плотность состояний носителей заряда.** Делокализованные электроны и электронные вакансии (дырки) в кристаллическом полупроводнике. Эффективная масса плотности состояний.
- 5. **Уровень Ферми электронов.** Концентрация делокализованных электронов и дырок в собственном и легированном полупроводниках.
- 6. **Колебания кристаллической решетки.** Акустические и оптические фононы. Статистика фононов. Теплоемкость решетки.
- 7. Зонная электропроводность кристаллических полупроводников на постоянном токе. Рассеяние носителей заряда. Подвижность электронов и дырок.
- 8. **Гальваномагнитные эффекты.** Магниторезистивный эффект. Классический эффект Холла. Квантовый эффект Холла.
- 9. **Неравновесные электроны и дырки в полупроводниках.** Квазиуровни Ферми для электронов и дырок. Фотопроводимость. Полупроводниковые приемники электромагнитного излучения.
- 10. **Рекомбинация неравновесных носителей заряда.** Излучательная и ударная рекомбинации. Полупроводниковые источники излучения. Рекомбинация на локальных центрах.
- 11. **Конденсированные системы различной размерности.** 0D- (атомный кластер), 1D- (нить), 2D- (пленка), 3D- (монокристалл). Одноэлектронная плотность состояний в квантовых точках, нитях, ямах.
- 12. **Перенос заряда в низкоразмерных системах.** Баллистический транспорт электронов и дырок. Туннелирование в системах пониженной размерности.
- 13. **Барьерные структуры.** Контакт металл–полупроводник. *pn*-Переход в равновесии и при электрическом смещении.
- 14. **Биполярные транзисторы**. Принцип действия, схемы включения. Методы формирования транзисторных структур.
- 15. **Полевые транзисторы.** Принцип действия, схемы включения. Методы формирования транзисторных структур.
- **16.** Основные технологические этапы изготовления микросхем. Формирование диэлектрических и проводящих пленок. Фотолитография. Травление. Диффузионное легирование. Ионная имплантация. Корпусирование.
- 17. **Операционные усилители. Основные** правила и схемы включения. Напряжение смещения. Компараторы.

- 18. **ЭСЛ-, ТТЛ-, КМОП-логики.** Режимы работы, схемная реализация. Нагрузочная способность.
- 19. **Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.** Типы АЦП. Скоростные АЦП. Принципы работы. Схемные решения.
- 20. **Микроконтроллеры.** Особенности применения. Структурная схема. Система команд. Методы программирования. RISC и PIC контроллеры.

1-31 04 07 05 Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии (специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

- 1. **Диффузия веществ в биосистемах.** Диффузия веществ в растворе. Коэффициент диффузии. Эквивалентная диффузионная сила. Диффузия веществ через мембраны. Коэффициент проницаемости.
- 2. Электродиффузия в биосистемах. Электродиффузия ионов в растворе. Уравнение Нернста-Планка. Транспорт ионов через мембраны. Мембранный потенциал. Уравнение Гольдмана.
- 3. **Биофизика нервного импульса.** Потенциал покоя и потенциал действия. Генерация и распространение потенциала действия. Модель Ходжкина-Хаксли. Кабельное уравнение.
- 4. **Кинетика ферментативных процессов.** Скорость ферментативной реакции. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Ингибирование ферментативной реакции. Субстратное и продуктное угнетение реакции.
- 5. **Перенос электронов в биосистемах**. Перенос электронов с участием белков. Теория Маркуса. Туннелирование электронов в белках. Факторы, влияющие на скорость переноса электронов в белках.
- 6. **Трансформация энергии в биомембранах.** Теория Митчелла. Макромолекулярные преобразователи энергии в биосистемах. Электрон-транспортная цепь. Физические основы функционирования протонной АТФ-синтазы.
- 7. **Биофизика рецепции информации в клетках.** Молекулярное узнавание и термодинамика взаимодействия биомолекулярных структур. Лиганд-рецепторное взаимодействие. Константа связывания и диссоциации.
- 8. Модели сворачивания полимеров. Конформации полимера. Свободносочлененная модель сворачивания полимера в клубок. Средний косинус вращения и формула Ока. Поворотно-изомерная модель. Скручивание жестких полимеров.
- 9. Структура и физические свойства нуклеиновых кислот. Первичная и различные типы вторичных структур нуклеиновых кислот. Основные физические свойства молекул нуклеиновых кислот и их растворов.
- 10. Структура и физические свойства белков. Иерархия пространственной структуры белка. Взаимодействия, определяющие формирование вторичной, третичной, четвертичной структуры белка. Основные физические свойства белков.
- 11. **Люминесценция**. Виды люминесценции. Диаграмма переходов при фотолюминесценции и основные закономерности формирования спектров. Связь поляризации люминесценции с микровязкостью среды.
- 12. Электронная спектроскопия биомолекул. Положение спектров поглощения при различных видах электронных переходов. Характеристики спектров поглощения аминокислот, белков, нуклеотидов и ДНК. Спектрофотометрический анализ структуры ДНК и белков.
- 13. Действие ионизирующей радиации на биомакромолекулы и клетки. Стадии развития радиационно-биохимических процессов. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Радиационно-химические повреждения аминокислот, белков, липидов и нуклеиновых кислот. Реакция клеток на облучение.

- 14. **Температурный и кислородный эффекты при действии ионизирующих излучений.** Стадии развития радиационно-биохимических процессов. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Теория кислородного эффекта при действии ионизирующих излучений эффект при действии ионизирующих излучений.
- 15. **Принцип попадания и концепция мишени.** Основные положения теории попадания. Концепция мишени. Одно- и многоударные процессы. Кривые «доза-эффект» для одноударных и многоударных процессов. Влияние репарационных процессов на форму кривых «доза-эффект».
- 16. Основные положения стохастической теории действия ионизирующей радиации на клетки. Ограничения теории попадания. Стохастическая теория действия ионизирующих излучений на биологические объекты. Теорема об относительной крутизне кривой «доза-эффект».
- 17. Диссипативные структуры. Условия возникновения диссипативных структур. Модель брюсселятора. Особенности морфогенеза.

РАЗДЕЛ 2

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1-31 04 07 01 Нанофотоника (специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

Задание 1. Необходимо провести измерение нелинейного поглощения в зависимости от длительности лазерного импульса в диапазоне от 10 до 100 нс. Предложите метод плавного изменения длительности лазерного импульса.

Решение

Импульсы с длительностью 10-100 нс генерируется в лазерах с модуляцией добротности. При использовании метода активной модуляции добротности длительность импульса зависит от превышения мощности накачки порогового значения. При большой мощности накачки эта длительность стремиться к времени жизни фотона в резонаторе, определяемого формулой:

$$\tau_{\Phi} = 1/cK_{nom} ,$$

где c — скорость света, K_{nom} — коэффициент потерь.

В лазерах с модуляцией добротности одно из зеркал имеет, как правило, низкий коэффициент отражения. Поэтому коэффициент потерь будет определяться, так называемыми, полезными потерями, определяемыми формулой:

$$K_{nom} = \frac{1}{2L} \cdot \ln \frac{1}{R_1 \times R_2},$$

где L – база резонатора, R_1 , R_2 – коэффициенты отражения зеркал резонатора.

Если мы выберем базу резонатора L=100 см и коэффициенты отражения зеркал R_1 =100 % и R_2 =20 %, то получаем коэффициент потерь K_{nom} =0,008 см $^{-1}$. Тогда время жизни фотона в резонаторе τ_{Φ} =4 нс. Это предельное время, которое достигается при мощности накачки, стремящейся к бесконечности. Если выбрать мощность накачки в несколько раз, превышающей пороговое значение, то можно получить импульсы с длительностью в несколько времен жизни τ_{Φ} . При приближении к пороговому значению

накачки длительность плавно изменяется и может достигать несколько десятков времен жизни фотона в резонаторе.

Задание 2. Рассчитать геометрию схемы записи объемной пропускающей фазовой голограммы на фотоэмульсии толщиной слоя d=10 мкм Nd:YAG лазером с диодной накачкой, работающем в режиме генерации второй гармоники на длине волны λ =532 нм. Показатель преломления фоточувствительной среды n=1,5.

Решение

Принадлежность голограммы к объемной дифракционной структуре определяется из параметра Клейна Q исходя из условия:

$$Q = \frac{2\pi\lambda d}{n \Lambda^2} > 10,$$

где λ - длина волны лазерного излучения, d-толщина фоточувствительного слоя, n-показатель преломления фотоэмульсии, Λ -период интерференционной структуры.

Значение параметра Клейна $Q=10\,$ определяет максимальный период Λ интерференционной картины, обеспечивающий запись объемной голограммы в слое

фотоэмульсии. Из условия $\frac{2\pi\lambda d}{n \ \Lambda^2} = 10$ находим наибольшее предельное значение

периода интерференционной картины:
$$\Lambda^2 = \frac{2\pi \cdot 0.5 \cdot 10}{1.5 \cdot 10} \approx 2mkm$$
, $\Lambda = 1.4mkm$,

соответствующее формированию объемной дифракционной структуры.

Подставляя полученное значение периода Λ в формулу, связывающую угол ϕ между опорным и предметным пучками, записывающими голографическое изображение и длину волны излучения с периодом интерференционной картины Λ , получаем значение

половинного угла между пучками :
$$\Lambda = \frac{\lambda}{2\sin\frac{\varphi}{2}} \Rightarrow \frac{\varphi}{2} = \frac{\lambda}{2\Lambda} = \frac{0.5}{2\cdot 1.4} = 0.17 \approx 9.6^{\circ}$$
 .

Следовательно, минимальный угол между предметным и опорным пучками ϕ , обеспечивающий запись объемной пропускающей фазовой голограммы при заданных в задаче условиях записи голограммы составляет $\phi \approx 20^\circ$.

1-31 04 07 02 Наноэлектроника (специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

Задание 1. Для планирования эксперимента Вам необходимо оценить внешнее воздействие излучения на кремниевую пластину. Пластина легирована фосфором с концентрацией 10^{15} см⁻³. В ходе эксперимента ожидается ее облучение инфракрасным светом инфракрасного диапазона, причем $1/\alpha >> d$, где α — коэффициент поглощения; d — толщина пластины. Найдите

- 1. Результирующую концентрацию основных и неосновных носителей заряда если в стационарных условиях генерируется $\Delta n = \Delta p = 10^{12} \text{см}^{-3}$.
- 2. Положение квазиуровней электронов и дырок Ферми относительно уровня Ферми в собственном полупроводнике (относительно уровня Ферми в неосвещенном полупроводнике).

Решение

$$\begin{split} n &= 10^{15} + 10^{12} \approx 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\ p &= 2, 1 \cdot 10^5 + 10^{12} \approx 10^{12} \text{ cm}^{-3} \\ E_{\text{F}n} - E_i &= kT \ln(n/n_i) = 0,29 \text{ 9B} \\ E_i - E_{Fp} &= kT \ln(p/n_i) = 0,11 \text{ 9B} \\ E_{Fn} - E_F &= kT \ln(1 + \Delta n/n_0) \approx 0 \\ E_F - E_{Fp} &= kT \ln(1 + \Delta p/p_0) \approx 0,026 \cdot \ln(0,48 \cdot 10^7) \approx 0,4 \text{ 9B} \end{split}$$

Задание 2. Для планирования опытно-технологических работ по созданию выпрямительного диода с pn-переходом необходимо иметь предварительные данные о типовом технологическом маршруте. Предложите предварительную схему маршрута создания дискретного диода с pn-переходом.

Возможное решение

Простейшая структура диода предполагает формирование области p–n-перехода, сильнолегированной области для обеспечения омического контакта к тыльной стороне, нанесение металлических контактов, нанесение покрытий и корпусирование для защиты диода от внешних воздействий. Соответственно, планируемые технологические операции должны обеспечивать решение данных задач.

- 1 Формирование партии пластин, химобработка (отмывка)
- 2 Пирогенное окисление
- 3 Нанесение и сушка фоторезиста
- 4 Травление окисла до кремния
- 5 Плазмохимическое снятие фоторезиста, химобработка (отмывка)
- 6 Диффузия фосфора для создания омического контакта к тыльной стороне
- 7 Химобработка, нанесение и сушка фоторезиста
- 8 1-я фотолитография «Анод»
- 9 Проявление, задубливание фоторезиста
- 10 Плазмохимическое снятие фоторезиста
- 11 Травление окисла
- 12 Снятие фоторезиста, химобработка (отмывка)
- 13 Пирогенное окисление (защитное)
- 14 Ионное легирование бором
- 15 Плазмохимическая обработка, химобработка (отмывка)
- 16 Пирогенное окисление (анод)
- 17 Травление окисла до кремния, химобработка (отмывка)
- 18 Отжи
- 19 Наращивание среднетемпературного фосфоросиликатного стекла
- 20 Нанесение и сушка фоторезиста
- 21 2-я фотолитография «Контакты»
- 22 Проявление, задубливание фоторезиста
- 23 Плазмохимическое снятие фоторезиста
- 24 Травление СТФСС
- 25 Снятие фоторезиста, химобработка (отмывка)
- 26 Напыление алюминия на планарную сторону
- 27 Нанесение и сушка фоторезиста
- 28 3-я фотолитография «Металлизация»
- 29 Проявление, задубливание фоторезиста
- 30 Плазмохимическое снятие фоторезиста
- 31 Травление металлизации
- 32 Снятие фоторезиста, химобработка (отмывка)

- 33 Напыление алюминия на тыльную сторону
- 34 Вжигание металлизации
- 35 Корпусирование

1-31 04 07 05 Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии (специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

Задание 1. В жидкостях вследствие теплового движения молекулы испытывают многочисленные столкновения. Рассматривая движение белка в цитозоле как следствие молекулярных столкновений, определите время перемещения белка в клетке при случайном движении на расстояние, равное диаметру клетки (10 мкм), если коэффициент диффузии белка равен $6 \cdot 10^{-12}$ м²/с.

Возможное решение

Для анализа случайных блужданий можно рассмотреть одномерный случай, а затем суммировать компоненты по всем направлениям.

Пусть в произвольной плоскости пространства ($x=x_0$) находится группа частиц, которые в момент времени (t=0) начинают перемещаться. Предположим, что частицы могут двигаться (совершать скачки) только по нормали к исходной плоскости, т. е. вдоль оси x, как налево, так и направо, и что длина каждого скачка одна и та же и равна δ . Движение частиц осуществляется случайным образом. Это значит, что вероятность того, что частица совершит очередной скачок влево или вправо одинакова (равна 1/2) и не зависит ни от того, каким был ее предыдущий скачок, ни от других частиц. Для простоты будем считать, что каждый очередной скачок частица делает через равные промежутки времени τ («время оседлой жизни»), и, следовательно, за время t она сделает $n=t/\tau$ скачков. Таким образом, при случайном блуждании вдоль оси x смещения частицы после n-го и (n+1)-го скачков связаны соотношением

$$x_{n+1} = x_n \pm \delta. (1)$$

Область пространства, в которой побывает молекула, со временем увеличивается и может быть идентифицирована как корень квадратный от среднеквадратичного перемещения

$$\langle r^2 \rangle^{\frac{1}{2}}$$
.

Для одномерного случая этой величиной будет $\left\langle x_n^2 \right\rangle^{\frac{1}{2}}$. Возведем обе части равенства (1) в квадрат:

$$x_{n+1}^2 = x_n^2 + \delta^2 \pm 2x_n \,\delta \,. \tag{2}$$

Усредним этот результат по всем частицам:

$$\langle x_{n+1}^2 \rangle = \langle x_n^2 \rangle + \delta^2 \,. \tag{3}$$

Равенство (3) справедливо для любого n, значит,

$$\langle x_1^2
angle = \delta^2$$
 ; $\langle x_2^2
angle = \langle x_1^2
angle + \delta^2 = 2\,\delta^2$; $\langle x_3^2
angle = \langle x_2^2
angle + \delta^2 = 3\delta^2$ и т. д.

Таким образом,

$$\langle x_n^2 \rangle = n \, \delta^2 \tag{4}$$

И

$$\langle x_n^2 \rangle^{\frac{1}{2}} = n^{\frac{1}{2}} \delta = \delta \sqrt{n} . \tag{5}$$

Учитывая, что за время t молекула совершит n перемещений ($n = \frac{t}{\tau}$), имеем

$$\langle x^2 \rangle = n \,\delta^2 = \delta^2 \frac{t}{\tau}. \tag{6}$$

Коэффициент диффузии молекул, совершающих случайные блуждания, связан с длиной скачка и временем оседлой жизни молекулы соотношением

$$D = \frac{\delta^2}{2\tau} \tag{7}$$

Получаем

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt . (8)$$

Для случайного блуждания белка в трехмерном случае выполняется соотношение

$$\langle r^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle. \tag{9}$$

Так как движение произвольно, то исследование случайных блужданий в двух других направлениях $(y \ u \ z)$ приводит к выражениям, совпадающим с (8), т.е. $\langle x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = 2Dt$.

Следовательно,

$$\langle r^2 \rangle = 6Dt \,. \tag{10}$$

Тогда время перемещения белка на расстояние 10 мкм будет

$$t = \langle r^2 \rangle / 6D$$
.
 $t = (10^{-5} \text{ m})^2 / 6 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{c} = 16.6 \text{ c}$

Задание 2. Стимуляция пролиферации и дифференцировки эритроидных клеток-предшественников наблюдается при связывании эритропоэтина со 100 рецепторами на поверхности клетки. Во сколько раз необходимо увеличить концентрацию лиганда для достижения клеточного ответа, если число рецепторов на поверхности клетки уменьшится с 1000 до 125? Константа диссоциации для связывания эритропоэтина к его рецептору составляет 10^{-10} М.

Возможное решение

При образовании лиганд-рецепторного комплекса (LR) связывание лиганда (L) с рецептором (R) обратимо и описывается уравнением (1):

$$L + R \underset{k_{-1}}{\longleftrightarrow} LR . \tag{1}$$

В состоянии равновесия, согласно закону действующих масс:

$$k_{+1}[L]([R_0] - [LR]) = k_{-1}[LR],$$
 (2)

где k_{+1} и k_{-1} — константы скоростей ассоциации и диссоциации лиганд-рецепторного комплекса, R_0 — общее число рецепторов, [L] — концентрация лиганда, [LR] — концентрация лиганд-рецепторного комплекса.

Константа диссоциации характеризует соотношение между занятыми и свободными от лиганда рецепторами в условиях равновесия:

$$k_{\partial} = \frac{k_{-1}}{k_{+1}} = \frac{[L]([R_0] - [LR])}{[LR]}.$$
 (3)

Отсюда видно, что концентрация лиганд-рецепторного комплекса будет равна

$$[LR]k_{o} = [L]([R_{o}] - [LR]),$$
 (4)

или

$$\frac{[LR]}{[R_0]}k_{\delta} = [L]\left(1 - \frac{[LR]}{[R_0]}\right). \tag{5}$$

Разделив обе части уравнения (5) на $\frac{[LR]}{[R_0]}$, получаем

$$\frac{[R_0]}{[LR]}[L] = [L] + k_0 \tag{6}$$

или

$$\frac{[LR]}{[R_0]} = \frac{[L]}{k_o + [L]}. (7)$$

Концентрацию лиганда, необходимую для активации клеток, можно определить из уравнения (7), то есть

$$[L] = \frac{k_o}{\frac{[R_0]}{[LR]} - 1}.$$

Если число рецепторов составляет 1000, то для активации клетки необходим эритропоэтин в концентрации $1,1\times10^{-11}$ М. При уменьшении числа рецепторов в 8 раз (125 рецепторов на 1 клетку), для достижения максимального клеточного ответа необходимо увеличить концентрацию лиганда в 36 раз (до концентрации 4×10^{-10} М).

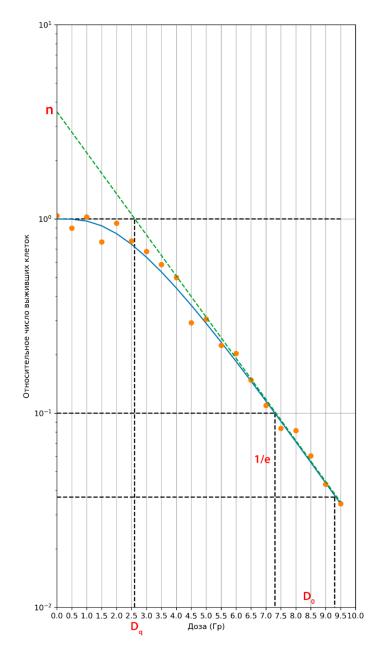
Задание 3. В эксперименте по инактивации клеток под действием гамма-излучением была получена зависимость доза-эффект, соответствующая многоударной-одномишенной модели. На линейном участке кривой доза-эффект выживаемость облученных клеток составила 0,1 и 0,037 при дозах 7,3 и 9,3 Гр, соответственно. Определите среднюю инактивирующую дозу, квазипороговую дозу и среднее число попаданий в мишень и сделайте вывод о радиочувствительности исследуемых клеток.

Возможное решение

В случае многоударного-одномишенного процесса зависимость доза-эффект в полулогарифмическом масштабе представляет собой кривую с плечом, имеющую линейный участок при больших дозах (см. рис.).

Параметры, характеризующие радиочувствительность клеток:

- D_0 средняя инактивирующая доза (доза, при которой число жизнеспособных клеток уменьшается в e раз в области доз, соответствующих прямолинейному участку кривой доза-эффект);
- *n* экстраполяционное число (соответствует числу попаданий, необходимых для инактивации мишени). Экстраполяционное число равно отрезку, отсекаемому на оси ординат при экстраполировании линейного участка кривой доза-эффект к нулевой дозе.
- D_q квазипороговая доза (позволяет оценить интенсивность репарационных процессов в облученных клетках). Квазипороговая доза соответствует отрезку, отсекаемому от перпендикуляра, проведенного из точки 100-процентной выживаемости на оси ординат, продолжением линейного участка кривой доза-эффект.



Из условия задачи следует, что увеличение дозы облучения с 7,3 до 9,3 Гр соответствует снижению выживаемости клеток в $\frac{0,037}{0,1}=0,37\approx\frac{1}{e}$ раз. Тогда средняя инактивирующая доза $D_0=9,3-7,3=2,0$ Гр.

Так как кривая доза-эффект для многоударного процесса с одной мишенью имеет прямолинейный участок в полулогарифмическом масштабе, то уравнение прямой, соответствующей прямолинейному участку кривой доза-эффект имеет вид:

$$y = be^{aD}, (1)$$

Прологарифмировав уравнение (1) получим следующее уравнение:

$$ln y = aD + ln b$$
(2)

Подставляя значения из условия в уравнение (2), получаем следующую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} \ln 0, 1 = 7, 3 \cdot a + \ln b \\ \ln 0, 037 = 9, 3 \cdot a + \ln b \end{cases}$$
 (3)

Решая систему уравнений (3), получаем значения a и $\ln b$ равные 0,5 и 1,35, соответственно. При нулевой дозе прямая, описываемая уравнением (2), отсекает на оси ординат отрезок, длина которого равна $\ln b$. Таким образом, экстраполяционное число $n=e^b=e^{l,35}\approx 3.9$.

Величину квазипороговой дозы D_q можно получить из уравнения (2), подставив в него значение выживаемости y = 1. Тогда получаем:

$$ln1 = 0 = -0.5D_q + 1.35,$$

 $D_q = 2.7(\Gamma p)$ (4)

Таким образом, получены следующие значения параметров кривой доза-эффект: средняя инактивирующая доза $D_\theta=2$ Гр, квазипороговая доза $D_q=2,7$ Гр, экстраполяционное число n=3,9.

Исходя из полученных значений параметров D_q , D_0 и n, можно сделать вывод, что исследуемые клетки являются животными клетками с высокой пролиферативной активность (для которых квазипороговая доза обычно не превышает 3-5 Гр) и характеризуются высокой радиочувствительностью, о чем свидетельствует достаточно низкое значение средней инактивирующей доза, а также небольшое экстраполяционное число.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

Общая физика

- 1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 1. Механика. / Сивухин Д.В.— М.: Физматлит; Изд-во МФТИ. 2005.— 560 с.
- 2. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. / Матвеев А.Н. —СПб.: Лань. 2009.— 366 с.
- 3. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. / Матвеев А.Н..— СПб.: Лань. 2010.— 368 с.
- 4. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. / Матвеев А.Н.— СПб.: Лань. 2010.— 464 с
- 5. Ландсберг Г.С. Оптика. / Ландсберг Г.С.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.— 848 с.
- 6. Калашников С.Г. Электричество. / Калашников С.Г.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.— 624 с..
- 7. Бутиков Е.И. Оптика : учебное пособие для вузов / Бутиков Е.И.— СПб.: Лань. 2012.— 608 с
- 8. Шпольский А.В. Атомная физика Том 1 и 2. / Шпольский А.В..— М.: Наука, 1974.— 581 с.
- 9. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. / Мухин К.Н.— СПб.: Лань. 2016.— 383 с.
- 10. Широков Ю.М. Юдин Н.П. Ядерная физика . / Широков Ю.М. Юдин Н.П.— М.: Наука, 1980.— 728 с.
- 11. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. / Окунь Л.Б. .— М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.— 272 с.
- 12. Вихман Э. Квантовая физика. / Вихман Э. .— М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1986.— 392 с.
- 13. Саржевский А.М. Оптика / Саржевский А.М.— М.: УРСС, 2018.— 608 с.

Теоретическая механика

- 1. Ландау, Л.Д. Механика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 7-е, 2015.— 224 с.
- 2. Ольховский, И.И. Курс теоретической механики для физиков И.И. Ольховский.— СПб.: Лань, изд. 4-е, 2009.
- 3. Ландау, Л.Д. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 6-е, 2015.— 728 с.

Электродинамика

- 1. Ландау, Л.Д. Теория поля / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 9-е, 2016.— 508 с
- 2. Ландау, Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 4-е, 2016.— 656 с.
- 3. Тамм, И.Е. Основы теории электричества / И.Е. Тамм.— М.: Физматлит,изд. 11-е, 2003.— 616 с.
- 4. Джексон Дж. Классическая электродинамика / Дж. Джексон.— М.: Мир, 1965.— 703 с.

Квантовая механика

- 1. Давыдов, А.С. Квантовая механика / А.С. Давыдов.— СПб.: БХВ-Петербург, изд. 3-е, 2011.— 704 с.
- 2. Ландау, Л.Д. Квантовая механика (нерелятивистская теория) / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 6-е, 2016.— 800 с
 - 3. Мессиа, А. Квантовая механика. В 2 т. / А. Мессиа. М.: Наука, 1978.

Термодинамика и статистическая физика

- 1. Базаров, И.П. Термодинамика / И.П. Базаров.— СПб.: Лань, изд. 5-е, 2010.— 384 с.
- 2. Ландау, Л.Д. Статистическая физика. Ч.1 / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.— М.: Физматлит, изд. 6-е, 2013.— 616 с
- 3. Леонтович, М.А. Введение в термодинамику / М.А. Леонтович.— СПб.: Лань, изд. 2-е, 2008.— 432 с.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

1-31 04 07 ФИЗИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Методы создания наноструктур и наноматериалов

- 1. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. -М.: Техносфера, 2004. -328 с.
- 2. Наноматериалы и нанотехнологии./ Под ред. В.Е.Борисенко. –Минск: «Издательский центр БГУ», 2008. -374 с.
- 3. Нанотехнологии в электронике/ Под. ред Ю.А.Чаплыгина. -М.: Техносфера, 2005. -348 с.
 - 4. Щука А.А. Наноэлетроника. –М.: Физматкнига, 2007, 464 с.

Инженерная графика

- 1. Абламейко, С.В. Обработка изображений: технологии, методы, применение / С.В. Абламейко, Д.М. Лагуновский. Минск: Амалфея, 2000. С. 94-105.
- 2. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. пособие для вузов /О.В Алексеев [и др.]; под общ. ред. О.В. Алексеева. М.: Высшая школа, 2000.
- 3. Абламейко, С.В. Обработка изображений: технологии, методы, применение /С.В. Абламейко, Д.М. Лагуновский. Минск: Амалфея, 2000. Гл. 6.4; гл. 7.
- 4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика /А.А. Чекмарев. М.: Высшая школа, 2000. Гл. 11

Физико-химия поверхности

1. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. М.: Изд-во МГУ. 1999. – 284 с.

Фундаментальные принципы нанотехнологий

- 1. Андронов, А.А. Теория колебаний / А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. М.: Наука,
- 2. Андо, Т. Электронные свойства двумерных систем / Т. Андо, А. Фаулер, Ф. Стерн.— М.: Мир, 1985.— 416 с.
 - 3. Имри, Й. Мезоскопическая физика / Й. Имри. М.: Физматлит, 2002. 304 с.
- 4. Квантовый эффект Холла / под ред. Р. Пренджа, С. Гирвина. М.: Мир, 1989. 408 с.
- 5. Драгунов, В.П. Основы наноэлектроники / В.П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. 332 с.

Методы диагностики наноструктур и наноматериалов

- 1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных материалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понарядов Мн.: БГУ, 2003. 82 с.
- 2. Холмецкий, А.А. Мёсбауэрские концентратомеры / А.А. Холмецкий, О.В. Мисевич Мн.:Университетское, 1992.- 96 с.

Специализация 1-31 04 07 01 Нанофотоника

(специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

1. М.А. Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

- 2. А.И. Комяк Молекулярная спектроскопия. Мн.: БГУ, 2005.
- 3. И.М. Гулис, А.И. Комяк. Люминесценция. Мн.: БГУ, 2009.
- 4. И.М. Гулис. Лазерная спектроскопия. Курс лекций. Минск: БГУ, 2002.
- 5. Гапоненко С.В., Розанов Н.Н., Ивченко Е.Л., Федоров А.В., Бонч-Бруевич А.М., Вартанян Т.А., Пржибельский С.Г. Оптика наноструктур. СПб.: Недра. 2005.
- 6. С.В.Гапоненко. Введение в нанофотонику. Кембридж, изд-во Кембриджского унта, 2010.
- 7. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. С.-Пб.: Лань. 2011.
- 8. Новотный Л., Хехт Б. Основы наноотпики. М.: Физматлит. 2011.
- 9. Л.Н. Курбатов. Оптоэлектроника видимого и инфракрасного диапазонов спектра / // М.: Изд-во МФТИ, 2001.
- 10. О. Звелто. Принципы лазеров. М.: Мир, 1984.
- 11. А.Л.Толстик, И.Н.Агишев, Е.А.Мельникова. Лазерная физика. Лабораторный практикум. Мн.: БГУ, 2006.
- 12. Дж. Реди. Промышленное применение лазеров. М.: Мир, 1981.
- 13. В.В. Тучин. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1998.- 384 с.
- 14. С.Н. Курилкина, А.А. Минько. Нелинейная оптика. Мн.: БГУ. 2010
- 15. Л.С.Гайда, А.Л.Толстик, В.В.Могильный, Е.А.Мельникова, Д.В.Гузатов, А.Ч.Свистун. Лабораторный практикум по когерентной оптике и голографии. Гродно: ГрГУ. 2013.
- 16. И.Н.Агишев, И.А.Гончаренко, Д.В.Горбач, Е.А.Мельникова, О.Г.Романов, А.Л.Толстик. Волоконная оптика и оптическая обработка информации. Лабораторный практикум // Минск, БГУ, 2011.

Специализация 1-31 04 07 02 Наноэлектроника

(специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

- 1. Шалимова К.В. Физика полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 2010 г. 384с.
- 2. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 2016 г. 624с.
- 3. Хоровиц Н., Хил Н. Искусство схемотехники.— М.: Издательство «Бином», 2015 697 с
- 4. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электроники.— С-Пб.: «Лань», 2013 г. 560с.
- 5. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. С-Пб.: «Лань», 2017 г. 596с.
- 6. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики. С-Пб.: «Лань», 2015 г. 448с.
- 7. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы.— СПб.: Издательство «Лань», 2009.— 480 с.
- 8. Александров С.Е., Греков Ф.Ф. Технология полупроводниковых материалов.— С-Пб.: «Лань», 2012 г. 240с.
- 9. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. СПб.: Издательство «Лань», 2003. 368 с.
- 10. Щука, А.А. Наноэлектроника / А.А. Щука. М.: Физматкнига, 2007. 464 с.
- 11. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников М.: Наука, 1990.— 688 с.
- 12. Марголин В.И., Жабрев В.А., Лукьянов Г.Н., Тупик В.А. Введение в нанотехнологии. С-Пб.: «Лань», 2012 г. 464с.
- 13. Поклонский, Н.А. Статистическая физика полупроводников / Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, С.Л. Поденок.— М.: КомКнига, 2005.— 264 с.

- 14. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005.-134 с.
- 15. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 488 с

Специализация 1-31 04 07 05 Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии (специальность: 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий)

- 1. Мартинович Г.Г., Сазанов Л.А., Черенкевич С.Н. Клеточная биоэнергетика: физико-химические и молекулярные основы. М: URSS: ЛЕНАНД, 2017. 196 с.
- 2. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И. Биологические мембраны. Минск.: БГУ, 2009, 184 с.
- 3. Черенкевич С.Н., Хмельницкий А.И. Транспорт веществ через биологические мембраны. Минск.: БГУ, 2007, 144 с.
- 4. Хмельницкий А.И., Василевская Н.В., Черенкевич С.Н. Структура и свойства ионных каналов биологических мембран. Минск.: БГУ, 2004, 167 с.
 - Рубин А.Б. Биофизика. Том 1, 2. М.: 2004.
 - 6. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. М.: Университет, 2002.
- 7. Комяк, А. И. Молекулярная спектроскопия: учеб. пособие для студ. физ. фак. БГУ. Минск: БГУ, 2005.
 - 8. Кудряшов Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) / Под ред. В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, 448 с.
- 9. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. М-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2011, 560 с.
- 10. Медицинская и биологическая физика: учебник /А.Н. Ремизов. 4-е изд., испр. и перераб. М.: ГЭОТАР Медиа, 2013. 648 с. : ил.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

на	/ учебный год
на	/ учебный год

No	Дополнения и изменения	Основание	
п/п			
V - 5			
<u> </u>	ная программа пересмотрена и одобрена (протокол	№ от 201_ г.)	
Заведующий кафедрой			
УТВЕРЖДАЮ			
Декан факультета			